



Łukasiewicz
Instytut
Technologii
Elektronowej

K1/12/2020

Warszawa,24..KWI..2020..

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dostawa pieca do niskociśnieniowego chemicznego nanoszenia warstw LPCVD (BDS)

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Elektronowej informuje, że:

1. kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:
746 000,00 zł (netto), 917 580,00 zł (brutto).
2. do wyznaczonego terminu składania ofert, ofertę złożył następujący wykonawca:


Thermco Systems Ltd.
Highfield, Rock Road
Washington, Pulborough
West Sussex, RH20 3BH, UK

Cena: 177 400,00 GBP (netto)

Termin wykonania zamówienia: 26 tygodni od daty podpisania umowy

Okres gwarancji: 24 miesiące

Warunki płatności: zgodnie z zapisami SIWZ

Sieć Badawcza Łukasiewicz -
Instytut Technologii Elektronowej
DYREKTOR

dr inż. Piotr Dumania

Strona 1 z 1

